

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 6 部門第 2 区分  
【発行日】平成28年3月3日 (2016.3.3)

【公開番号】特開2014-137485(P2014-137485A)  
【公開日】平成26年7月28日 (2014.7.28)  
【年通号数】公開・登録公報2014-040  
【出願番号】特願2013-6191(P2013-6191)  
【国際特許分類】

G 0 2 F 1/1334 (2006.01)

【 F I 】

G 0 2 F 1/1334

【手続補正書】

【提出日】平成28年1月15日 (2016.1.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

一対の基板間に高分子液晶層をシール材によって封止した高分子液晶表示素子において、表示領域の外周位置に対応する見切り枠を設定し、前記一対の基板の少なくとも一方の基板の内側であって、かつ、前記見切り枠の外側となる領域に、前記シール材に沿って、絶縁膜を設けたことを特徴とする高分子液晶表示素子。

【請求項 2】

前記絶縁膜を前記一対の基板の両方の基板に設けたことを特徴とする請求項 1 に記載の高分子液晶表示素子。

【請求項 3】

前記高分子液晶表示素子の前記見切り枠の外側における前記高分子液晶層の厚さは前記見切り枠の内側の前記高分子液晶層の厚さより小さいことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の高分子液晶表示素子。